

西安科技大学气相沉积-固相法碳化硅晶生长系统（碳化硅原料合成炉）采购项目 目(二次)中标（成交）明细

陕西正信招标有限公司受西安科技大学委托，采用单一来源进行采购气相沉积-固相法碳化硅晶生长系统（碳化硅原料合成炉）采购项目(二次)（项目编号：ZX2023-07-01(二次)）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（气相沉积-固相法碳化硅晶生长系统（碳化硅原料合成炉）采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：北京天科合达半导体股份有限公司

1.2、中标（成交）总价：680,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他仪器仪表	气相沉积-固相法碳化硅晶生长系统（碳化硅原料合成炉）	TD-750	天科合达	天科合达	沈阳	680,000.00	1.00	套	680,000.00

陕西正信招标有限公司
2023年07月27日